



adControl CLUSTER CONTROL SYSTEM:  
stand-alone system, vacuum process control, pneumatics,  
safety equipment, gatevalves, ...  
Docking of customers process modules simply via  
Adenso.Interface (Profibus, Profinet, Ethernet, ...)

**www.waferhandling.solutions**

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715	$\begin{matrix} +0,3 \\ -0,1 \\ -0,3 \end{matrix}$	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768	Prüfmaß nach DIN 466-11
⊘ Bohrungen / holes	0,1 mm	DIN ISO 13715		Längen und Winkelmaß	Teilenummerungsgrundsatz nach ISO 895
⊘ Gewinde / threads	0,1 mm			Form und Lage	Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindungen) DIN EN ISO 5817 c
⊘ Passungen / fits	0,01 mm			Allg.-Tol. Schweißkonst. nach DIN ISO 2168	
				Längen und Winkelmaß	
				Form und Lage	
projection	ISO 128 - method 1	Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302	Vakuum-Oberflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig	Dichtfläche	Maßstab: 1:10
					Halbzeug:
					Masse: 22481,73 kg
					Material/Oberfläche:
		Datum	Name	Benennung	
		Gezeichnet	BC	WHM8X	
		Freigegeben		VAC.ROBOTICS cluster platform	
				Zeichnungsnr.: 188-200081-00	
				Revision 00	
				1 / 1	
				A2	
Status	Änderungen	Datum	Name	188-200081-00.i2w	
Kopie kann vom Maßstab abweichen. Copy may be not to scale.			Artikelnummer:		

Copyright of the document and design is to either part the use or communication of the contents thereof are prohibited, unless express authority. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Rechte für den Fall der Patentierung oder abstraktive-Erfindung vorbehalten.